(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平9-106880

(43) 公開日 平成9年(1997) 4月22日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H 0 1 T	13/20			H01T	13/20	В	
						E	
	21/02				21/02		

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

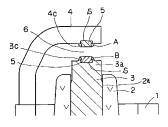
(21) 出願計号 特職平7-263300 (71) 出題人 000004260 株式会社デンソー 愛知県刈谷市四和町1丁目1番地 (72) 発明者 阿部 信別 愛知県刈谷市四和町1丁目1番地 「72) 発明者 長村 弘法 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 「72) 発明者 長村 弘法 変換株式会社内 「74) 代理人 (74) 代理人 井理士 伊藤 洋二			M. A. INITAL	ALBERT MATERIAL OF CE OF		
(22) 州順日 平成7年(1995)10月11日 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 (72)発明者 原館 信用	(21)出願番号	特膜平7-263300	(71)出職人	000004260		
(72) 宛明者 阿部 信男 爱知果刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 接帳式会社内 (72) 発明者 長村 弘社 爱知果刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内				株式会社デンソー		
爱知果刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内 (72)発明者 長村 弘法 爱知果刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内	(22)出願日	平成7年(1995)10月11日		愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地		
装株式会社内 (72)発明者 長村 弘法 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内			(72) 発明者	阿部 信男		
装株式会社内 (72)発明者 長村 弘法 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内				爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電		
(72)発明者 長村 弘法 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内						
爱知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 日本電 装株式会社内			(79) 深細字			
装株式会社内			(12/76974)			
(74)代理人 弁理士 伊藤 洋二				装株式会社内		
			(74)代理人	弁理士 伊藤 洋二		

(54) 【発明の名称】 内燃機関用スパークプラグ

(57)【要約】

【課題】電極と貴金属チップの溶接部の接合性を良く保 ちながら電極と貴金属チップの熱応力を緩和することを 目的とし、かつ組付工程数を抑えて、コスト安に内燃機 関用スパークプラグを得る。

【解決手段】 電極3、4において貴金属チップ5、5 を間定させる位置に対応する部分を溶融させてから、この溶融した電極3、4に貴金属チップ5、5を埋設させて貴金属チップ5、5の外関部に盛り上がり部3c、4 cを形成し、貴金属チップ5、5を電極3、4に固定する。そして、この盛り上がり部3c、4 cを介して貴金属チップ5、5にエネルギの集中する光線1を当てることにより、電極3と貴金属チップ5、電極4と貴金属チップ5が将後されている。



3:中心電極 4:接地電極 3c, 4c:磁り上がり部 5:貴金属チップ L:エネルギの集中する光線

【特許請求の範囲】

【請求項1】 中心電極(3) および接地電極(4)の 少なくとも一方の電極(3,4) に貴金属チップ(5、 5) が溶接されている内燃機関用スパークプラグにおい て、

前記貴金属チップ (5、5) を前記電帳 (3、4) の一 部に押し当てることにより前記貴金属チップ (5、5) の外周部に愛り上がり部 (3 c、4 c) が形成され、 この盛り上がり部 (3 c、4 c) により前記貴金属チップ (5、5) が前記電帳 (3、4) に保持されており、 前記盛り上がり部 (3 c、4 c) を介して前記貴金属チップ (5、5) にエネルギの集中する光線 (1) を当て ることにより、前記貴金属チップ (5、5) と前記電帳 (3、4) が浴接されていることを特徴とする内燃機関 用スパークプラグ。

【請求項2】 前記處り上がり部 (3 c、4 c) は、前 記理機 (3、4) のうち前記費金属チップ (5、5) 前記理機 (3、4) を圧接させ大援修で前記費金属チップ ブ (5、5) の当たる面を溶機させてから、この理機 (3、4) に前記費金属チップ (5、5) を埋発させて 前記費金属チップ (5、5) の外属部に前記機 (3、4) の一部を盛り上げることにより形成されていること を持微とする請求項1に記載の内燃機関用スパークプラ グ。

【請求項3】 前記盛り上がり部(3 c、4 c) は、高さ(H) が0. 1 mm以上、幅(W) が0. 1 mm以上、転を移動とする請求項1または2に記載の内燃機期用スパークプラグ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、火花放電部となる 中心電極および接地電極の少なくとも一方の先端に貴金 属チップを設けた内燃機関用スパークプラグに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、耐久性に優れた内燃機関用スパー クプラグとして、N i 系合金からなる中心電極3の先端 に、融点が非常に高いⅠ r あるいはP t − Ⅰ r 合金から なる貴金属チップ5が協定されているものがある。そし、 特開平2 - 49388号公園では、図4(a)に示 すように、中心電極3に孔部3bを設け、この孔部3b に、Pt-lr合金からなるワイヤー状の貴金属チップ 5を超音波圧入によって圧入した後、その全側をレーザ 溶接(図4(a)中しで示す)したものが記載されてい る。

【0003】また、特開昭57-130385号公報で は、図4(b)に示すように、中心電極3先端に貴金属 チップ50接合面をレーザ溶接により固定したものが記載 されている。これらの陸米技術では、退が溶接に加えて レーザ溶接を行うことにより中心電極3と貴金属チップ 5の溶融層(図4(b)中ではBで示す。を形成し、中 心電極3と貴金属チップ5の秘跡基準の差により生じる 中心電極3と貴金属チップ5の秘跡基準の差により生じる すると貴金属チップ5の移跡基準の差により生じる は8でデオテントにより生じる数を占りを低減している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、図4 (a) に示すものでは、中心連續はに礼部3 らを形成する工程が必要となるため、孔部3 らかの計工コストが家(つき、また、超音波圧入による圧入工程が必要となるため、組 付工程が複数となって、中心電報3への貴金原チップ5 の最後原チップ5を嵌合して位置決めするためある程度深くしてあり、貴金原チップ5において孔部3 りに嵌合される形分がだり、水伝放電部として必要な貴金属チップ5の最よりも余分に貴金属が必要となり、コスト高となる。(具株的には、貴金属チップ5の厚まが1 mm程度以上と記載されている。)

また、レーザ光線Lにより貴金属チップ5と中心電極3 を溶験しようとすると、レーザ光線Lを当てた部分が 低極点なある中心電極の消滅点だくに達して中心電 極3が落発してしまうため、溶融層に中心電極3の成分 があまり含まれなくなり、貴金属チップ5と中心電極3 の接縁年と年る熱応力を動する効果がかるくなる。 また、中心電極3の蒸発により、レーザ溶接を施した部 分が網ってしまい、上記溶接常の接合強度が悪くなる窓 わがある。

【0005】また、図4(b)に示すものについて発明 者ちが検討した結果、以下のことが推定される。図4 (b)に示すものでは、貴金属チップ5と中心電極3の 接合面の中央部等りの位置に、貴金属チップ5に対して 垂直にレーザ溶接を施してあるため、この溶接により溶 腰する部分は、溶働しない部分に密閉された状態であ る。

【0006】そして、上述のように、溶融する部分の中 心電機3が気化して膨張するため、その周囲を押し広げ ようとする。すると、溶接後に温度が下がって、気化し た中心電機3が関係に戻っても、上記押し広げた分だけ 溶接部 Sに空間が生じてしまい、接合強度が悪くなる器 れがある。さらに、溶接前の貴金属チップ 5 および中心電極 3 には、機能的にみると空孔が存在してむり、溶接 により貴金属チップ 5 および中心電極 3 が溶融すると、この空孔が集まって大きなな冠に成長する。すると、溶 他した部分に発慮しない部分に希閉されているため、大きな気治が外部へ逃ずられずに溶接部 S に残り、貴金属チップ 5 と中心電極 3 の接合強度が悪くなる恐れがあっ

【0007】本発明は上記点に鑑みてなされたもので、 電極と貴金属チップの溶接部の接合強度を良く保ちなが ら電極と貴金属チップの溶接部に生じる熱応力を緩和 し、かつ、組付工程数を抑えて、コスト安に内燃機関用 スパークプラグを得ることを目的とする。

[00008]

【課題を解決するための手段】請求項1ないし5に記載の発明では、貴金属チップ(5、5)を理輸(3、4)の一部に押してることにより貴金属チップ(5、5)の外周部に盛り上がり部(3 c、4 c)が形成され、この盛り上がり部(3 c、4 c)により貴金属チップ(5、5)が電輸(3、4 c)により貴金属チップ(5、5)が電輸(3、4 c)を介して貴金属チップ(5、5)にエネルギの集中する米線(1)を当てることにより、貴金属チップ(5、5)と電輸(3、4)が溶接されていることを特徴としている。

【0009】従って、電帳(3、4)において所定の間 定位置に費金属チップ(5、5)を押し当てるだけで、 位置決めまたび固定が成されるため、本5時の内機機関 用スパークブラグを形成する際の工程数を減らすことが 出来る。また、従来のように貴金属チップ(5、5)を 電帳(3、4)に予め形成された孔部(図4(a)参 駅別に版合することはないため、円板状の海、貴金属チップ(5、5)を用いることが出来るため、貴金属チップ(5、5)の材料量を大幅に減少させることが出来 ア(5、5)の材料量を大幅に減少させることが出来

【0010】また、盛り上がり部(3 c、4 c) は外部 に晒されており、エネルギの集中する光線(L)を当て ることにより、盛り上がり部(3 c、4 c) および電極 (3、4) が気化して、蒸汽きすることが出来るため、従 来のように、溶接後に、溶機関(A、B) 近傍に空洞が 生じる設れは解消される。また、溶接前の費金属チップ (5、5) および電極(3、4) に存在する微細な空孔 は、貴金属チップ(5、5) および電極(3、4)の溶 離により大きな空孔に成長するが、この大きな空孔は外 部へ適げることができる。よって、電極(3、4)と貴 金属チップ(5、5) の液接部(S、S)の接合強度が 感気なることはない。

【0011】また、貴金属チップ(5、5)の外周に沿って盛り上がり部(3 c、4 c)が形成されているため、エネルギの集中する光線(L)を当てることにより

溶融した盛り上がり部(3 c、4 c)と貴金属チップ (5、5)はうまく混ざり合うことができ、溶融層

(A、B) に含まれる電極(3、4)の成分が少なくなる恐れはほとんどなく、溶接部(S、S) に生じる熱応力を効率よく緩和することができる。

【0012】また、盛り上がり部(3c、4c)がある ため、盛り上がり部(3c、4c)が多少端落色しても溶 接部(5、5)が鯛ることはない。このようにして、電 櫃(3、4)と貴金属チップ(5、5)の糖合強度を良 くしている。また、請求項とに記載の発明では、盛り上 がり部(3c、4c)は、電線(3、4)のうち貴金属 チップ(5、5)と電腦(3、4)を圧接させた状態で 貴金属チップ(5、5)の当たる面を溶漉させてから、 この電腦(3、4)に貴金属チップ(5、5)を埋設さ せて貴金属チップ(5、5)の外周部に電艦(3、4)の一部を塗り上げることにより形成されていることを特 微としている。

【0.01.3】後って、電極(3.4)において貴金属チップ(5.5)の当たる面を溶随させているので、容易に貴金属チップ(5.5)を電極(3.4)に埋没させることができ、盛り上がり部(3.c、4.c) の形成が容易に行える。また、請求項3に記載の発明では、盛り上がり部(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c)、(3.c) のに加則以上、幅が分か少なくなる恐れをさらに効果的に抑制することが出来、浴袋部(3.5c) に生じる熱応力を効率よく緩和出来る。

【0014】また、請求項5に記載の発明では、貴金属チップ(5、5)は、線膨張係数 α が 8×10^{-6} 以下である17 合金からなり、電飯(3、4)は、線膨張係数 α が 13×10^{-6} 以上である耐熱合金材料からなることを特徴としている。つまり、本発明によれば、線膨張係数 α が上記のように大きく異なっているような電極

(3、4)と貴金属チップ(5、5)の接合強度が良い 状態である内燃機関用スパークプラグを得ることが出来 る。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図に示す実施形態 について説明する。図1は、本発明の内燃機関用スパー クプラグを示している。図1において、ハウジング11 門筒状で、耐熱性、耐食性および導電性のある金属で構 成され、図示しないエンジンプロックに固定するための ネジ部1aを備えている。

【0016】 このハウジング1 の内部には、アルミナセ ラミック等からなる絶縁体とが固定されており、この絶 縁体2の輸用2 aに中心理像3が固定されている。この 中心理職3は、耐熱性、耐食性および等電性のある金 同、例えば耐熱ニッケル基合金 イインコネル社のインコ ネル600: 線膨張係数 α=13.3×10-6、脱点T "=1400 (℃)) からなり、軸方向の径は2.7m m程度である。さらに、ハウジング1の一端には、接地 電極4が溶接により固定されている。この接地電極4 も、耐熱性、耐食性および導電性のある金属からなる。 【0017】そして、中心電極3の先端3aおよび接地 電極4の先端4aには、貴金属チップ5、5が溶接され ている。この貴金属チップ5、5は、耐熱性、耐食性お よび導電性のある金属、例えば Ι Γ (線膨張係数 α = 6. 8×10-6、融点T_m = 2450 (℃)) からな り、径は0.9mm程度、厚さは0.4mm程度であ る。そして、図2に示すように、それぞれの溶接部S、 Sには、接地電極4と貴金属チップ5の溶融層A、中心 電極3と貴金属チップ5の溶融層Bが形成されている。 この溶接方法および構造について、図3に基づいて以下 に詳しく説明する。なお、貴金属チップ5と接地電極4 の溶接方法、溶接部S近傍の構造、作用効果について は、以下に述べる内容とほとんど同じなので省略する。 【0018】まず、図3(a)に示すように、中心電極

【0018】ます、図3 (a)に示すよった、中心电極 3の先端3 aに食金属チップ5を配置し、抵抗溶接機の 溶接電極7により中心電極3と貴金属チップ5の抵抗溶 接を行う。この抵抗溶接は、圧力P=25kg/c m²、投入電流1=800Aで、交流波形の10サイク ル分の時間と行う。ここで、抵抗溶接所の貴金属チッ プ5と中心電極3の接触部分sは、微視的にみると凹凸 があるため、抵抗溶接直後(具体的には、交流波形の最 初の数サイクル分の時間)は、この接触部分sの抵抗が 非常に大きく、この接触部分sが最小発射する。

[0019] てこで、上記したように中心理解3の方が 資金属チップ5よりも適点が低いため、この接触部分 s 近傍の中心電幅3 は溶酸するが、黄金属チップ5 に密着し、たい、すると、溶酸した中心電極3 が背金属チップ5 に密着し、上記凹凸がならされ、これにより、接触部分 の政抵抗な選定に下がる。そして、圧力Pにより、貴金 属チップ5が中心電極3 動へ押し付けられるため、図3 (b) のように、溶酸した中心電極3は貴金属チップ5 の外周部に持続されなが、窓り上がり部3 (図2に おいて接地電離4 については虚り上がり部4 で示す) を形成する。こうすることにより、貴金属チップ5 か中 心種類34に関定される。

【0020】そして、図3(b)に示すように、貴金属チップ5の外限に沿ってレーザ溶接を施す。レーザ溶接とは、ある2つの部材の接触部分のある場所にエネルギーを集中させて、この場所近傍を溶離させることにより、上記2つの部材を溶接するものである。本実施形態では、YAGレーザを使用し、照射エネルギが5」、照射時間が5ms、焦点がジャストフォーカス(盛り上がり部3cで0)とした。

【0021】具体的には、中心電極3の盛り上がり部3 c近傍を狙うもので、中心電極3の軸に対して角度45 の入射角でレーザ光線しをあてる。このようにして、 盛り上がり部3 cを介して貴金属チップ5 にレーザ光線 L (エネルギの集中する光線) を当てている。そして、 このレーザが線しのエネルギにより、矢印Lの先端丘傍 の盛り上がり部3 c、この癒り上がり部3 c近傍の中心 電極3の先端3 a および貴金属チップ5の側面の略中央 部が溶験する。すると、溶融した中心電極3の盛り上が り部3 c は溶練した貴金属チップ5 を覆っているため、 これらは混ぎり合うことが出来る。

【0022】よって、図3(e)に示すように、矢印Lの先端近傍に、中心電極3と貴金属チップ5とが効率よ く混ぎり合った溶繊層 Bが形成される。そして、上記軸 を中心に中心電極3を回転させて、上述したレーザ溶接 を貴金属チップ5の外周全間にわたって行う。こうする ことで、図3(d)に示すように、溶越層 Bが貴金属チ ップ5の外別全間にわたって形成される。

【0023】この溶融層Bは、中心電機3と費金属チップ5の間の機能型率を有するため、内熱機関用スパークラグの使用線り返しにより生じる溶接部ミに生じる熱応力を緩和することが出来る。以下に、本文施形態の奏する作用効果を強べる。上述少実施形態では、貴金属チップ5を抵抗溶接により中心電極3でるとが出来、この盛り上がり第3cを形成するととが出来、この盛り上がり第3cにより貴金属チップ5を容易に固定するとができる。こうすることにより、貴金属チップ5を中心電極3に組付けるための工程数を1工程に減らすことが出来る。

【0024】また、貴金属チップ5を中心電機3に固定さんめの盛り上がり部3cを介してレーヴ溶接を施すことにより、溶接部5に生じる熱応力を効果的に緩和する溶融層 Bを形成することが出来る。つまり、盛り上がり部3cは、貴金属チップ5の高定および溶融層 Bの形成という2つの工程に貢献している。また、従来では、貴金属チップ5を中心電機3に予め形成された孔郎 上の貴金属チップ5が必要であったが、本実施形態では、厚さ1m4程度の増い貴金属チップ5を用いることが出来、貴金属チップ5の材料量を大幅に減少させることが出来、貴金属チップ5の材料量を大幅に減少させることが出来、貴金属チップ5の材料量を大幅に減少させることが出来。

【0025】また、盛り上がり部3cが外部に晒されて いるため、レーザ光線上により、盛り上がり部3cおよ む中心電線3が気化しても、蒸発することが出来る。よ って、後来のように溶接後に溶糖層B近時に空間が生じ る器れは解消される。さらに、溶接前の貴金原チップ 5 および中心電解3に存在する微細な空孔は、貴金島デス プラおよび中心電解3の溶解により大きな空孔に成長す るが、この大きな空孔は外部へ返げることができる。

【0026】また、盛り上がり部3cを介して貴金属チ ップ5にレーザ光線Lを当てているため、溶融層 Bに含 まれる中心電機3の成分が少なくなる恐れはなく、しか も、盛り上がり部3cが、中心電像3に対して盛り上が っているため、レーザ光線1.を当てることにより多少蒸 発するが、溶接部5が細ることはない。このようにして 形成された溶機層 Bにより溶接部5 に生じる熱応力を緩 和して、中心電極3と貴金属チップ5の溶接部5の接合 強度を良くしている。

【0027】そして、上述の実施形態の溶液方法によれ、 譲跡薬揺敷なが上記したように大きく異なるような 貴金属チップ5と中心環体のを、接合強度が良い状態で 組付けることが出来る。なお、上述の実施形態において、図3(b)に示すように、盛り上がり部3cの高さ を村、盛り上がり部3cの場合をWとすると、H≥0.1 mm、W≥0.1 mmとすることにより、レーザ溶接の 際、盛り上がり部3cと貴金属チップ5がさらにうまく 観ざり合うこと形成された部盤目を に含まれる中心電極3の成分が少なくなる髪れはさらに なくなり、この溶過層 Bにより、より効果的に溶技部S に生じる態点がを緩到する。

【0028】また、上述の実施形態では、貴金属チップ 5の外周合同にわたってレーザ溶接を行っているが、本 特別はされに限定されることはなく、図3 (6) に示す ように、貴金属チップ5の外周の2点のみにレーザ溶接 を施してもよい。また、3点以上レーザ溶接を施してしまい。また、上述の実施形態では、中心電極してして、 耐熱ニッケル基合金 (インコネル社のインコネル6 0 0)、貴金属チップ5として1rを用いているが、本質 明はされに限定されることはなく、中心電像 2として他 の耐熱合金材料を用いてもよく、貴金属チップ5として、Pt (総勝張係数 $\alpha = 9 \times 10^{-6}$ 、融点 $\Gamma_n = 17$ 70 (**C))、201 r -8 0 Pt (線勝張係数 $\alpha = 8$. 4×10^{-6} 、融点 $\Gamma_n = 18$ 50 (*C))、80 Pt -2 0 Nt (線膨張係数 $\alpha = 9$. 4×10^{-6} 、融点 $\Gamma_n = 15$ 50 (*C))、 Γ Γ Pt Γ Γ Pt Γ Nt Γ Γ Pt Γ Nt Γ Pt Γ Pt Γ Pt Γ Dt Γ Γ Γ Pt Γ Pt Γ Γ Pt Γ

【0029】また、上述の実施形態では、エネルギの集中する溶接をして、レーザ溶接を用いているが、本発明はこれに限定されることはなく、エネルギの集中する溶接であれば、電子ビー人溶接等でもれば、電子ビー人溶接等でもれば、電子ビー人溶接等であれば、電子ビー人溶接等であれば、電子ビー人溶接等できれば、電子ビー人溶接等できれば、電子ビー人溶接等できれば、電子ビー人溶接等できれば、電子ビー人溶接等できれば、電子ビー人溶接等できれば、電子ビー人溶接等できません。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の内燃機関用スパークプラグの半断面図でなる。

【図2】図1の要部拡大図である。

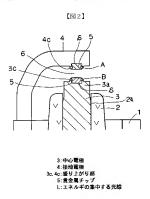
【図3】(a)~(c)は本発明の実施形態の浴接方法 を示す工程断面図、(d)は本発明の実施形態の上面 図、(e)は他の実施形態の上面図である。

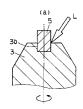
【図4】従来の内燃機関用スパークプラグの要部拡大図である。

【符号の説明】

3…中心電極(電極)、4…接地電極(電極)、5…貴 金属チップ、3 c、4 c…盛り上がり部、B…溶融層、 I.…レーザ光線(エネルギの集中する光線)。

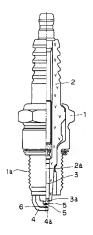
[図4]

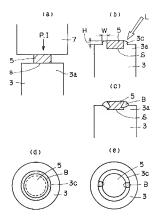












[図3]